PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-357720

(43) Date of publication of application: 13.12.2002

(51)Int.Cl.

G02B 5/30 G02B 27/26 1/1335 GO2F

(21)Application number: 2002-067188

(71)Applicant: NIPPON KAYAKU CO LTD

NATIONAL INSTITUTE OF

ADVANCED INDUSTRIAL &

TECHNOLOGY

(22)Date of filing:

12.03.2002

(72)Inventor: MATSUNAGA DAISAKU

ICHIMURA KUNIHIRO TAMAOKI TAKASHI

(30)Priority

Priority number: 2001074053

Priority date: 15.03.2001

Priority country: JP

(54) METHOD FOR MANUFACTURING NEW MICRO PATTERN POLARIZING ELEMENT AND THREE DIMENSIONAL LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To establish a method for manufacturing a micro pattern polarizing element having excellent partial orientation of a dichroic dye compound without necessitating extremely high positioning precision such as panel alignment.

SOLUTION: The method for manufacturing the polarizing element consists of steps of forming a liquid crystalline polymer thin film with an optically active group on a substrate; irradiating the thin film with linearly polarized light; then irradiating the thin film with linearly polarized light with a different axis of polarization via a different mask with a micro pattern; and aligning the dichroic molecules on the thin film in a micro pattern. The dichroic molecule solution is applied with a printing machine with low printing pressure such as a roll coater, a flexographic machine, a screen printing machine, etc., so as to apply 0.05 to 1.0 Mpa pressure in a direction vertical to the substrate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.09.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-357720 (P2002-357720A)

(43)公開日 平成14年12月13日(2002.12.13)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G02B	5/30		G 0 2 B	5/30		2H049
	27/26			27/26		2H091
G02F	1/1335	5 1 0	G02F	1/1335	510	

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 31 頁)

(21)出願番号	特顧2002-67188(P2002-67188)	(71) 出顧人	000004086
			日本化薬株式会社
(22)出顧日	平成14年3月12日(2002.3.12)		東京都千代田区富士見1丁目11番2号
		(71) 出願人	301021533
(31)優先権主張番号	特願2001-74053 (P2001-74053)		独立行政法人産業技術総合研究所
(32)優先日	平成13年3月15日(2001.3.15)		東京都千代田区霞が関1-3-1
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	松永 代作
			東京都港区芝浦 4 - 4 - 27
		(72)発明者	市村 网宏
		. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	神奈川県横浜市緑区藤ケ丘2丁目23番16号
		(74)代理人	
			弁理士 佐伯 滋生
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 新規なマイクロパターン偏光素子の製造方法及びこれを用いる立体表示液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】貼合のような極めて高い位置決め精度を必要とせず、二色性色素化合物の部分的配向に優れているマイクロパターン偏光素子の製造方法を確立すること。

【解決手段】基板上に光活性基を有する液晶性高分子薄膜を形成し、該薄膜に直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄膜上に二色性分子をマイクロパターン状に配列させる工程において、基板に対して垂直方向に 0.05 MPa~1.0 MPaの圧力が懸かるように二色性分子溶液をロールコーター、フレキソ印刷機、スクリーン印刷機のような印圧の低い印刷機を用いて塗布する偏光素子の製造方法。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に光活性基を有する液晶性高分子薄膜を形成し、該薄膜に直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄膜上に二色性分子をマイクロパターン状に配列させる工程において、基板に対して垂直方向に0.01MPa~1.0MPaの圧力が懸かるように二色性分子溶液を塗布する偏光素子の製造方法

1

【請求項2】二色性分子溶液が、アニオン系界面活性剤を含む溶液である請求項1に記載の偏光素子の製造方法【請求項3】請求項2におけるアニオン系界面活性剤が、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミンからなる群から選ばれる1種又は2種以上である請求項2に記載の偏光素子の製造方法

【請求項4】請求項1乃至請求項3における光活性基が、非芳香族性のN=N、非芳香族性のC=C、非芳香族性のC=Nからなる群から選ばれる1種又は2種以上である請求項1乃至請求項3の偏光素子の製造方法

【請求項5】請求項1乃至請求項3における液晶性高分子薄膜が、ポリアミド、ポリイミド、ポリエステル又はポリウレタン樹脂薄膜である請求項1乃至請求項3の偏光素子の製造方法

【請求項6】請求項1乃至請求項3における液晶性高分子薄膜が、ポリ桂皮酸ビニル樹脂薄膜である請求項1乃 30 至請求項3の偏光素子の製造方法

【請求項7】請求項1乃至請求項3における二色性分子 がリオトロピック液晶性を有する色素である請求項1乃 至請求項3の偏光素子の製造方法

【請求項8】請求項7のリオトロピック液晶性を有する 色素が親水性置換基を有する色素である請求項7の偏光 素子の製造方法

【請求項9】請求項8において親水性置換基がスルホン酸基、カルボン酸基、アミノ基、水酸基からなる群から選ばれる1個以上の基である請求項8の偏光素子の製造方法

【請求項10】請求項1乃至請求項3における直線偏光の照射が偏光性を有するレーザ光を用いて行われる請求項1乃至請求項3の偏光素子の製造方法

【請求項11】対向する上下基板を有する液晶表示装置であって、該基板の少なくとも一方が請求項1乃至請求項10のいずれか一項に記載の偏光素子を有する基板である立体表示装置

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な高偏光率マイクロパターン偏光素子の製造方法及びその用途に関する。更には偏光軸が異なるマイクロパターン偏光素子及びそれを用いた立体視を可能にする立体表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来から偏光透過軸方向が異なる複数の 偏光領域をパターン形成した偏光素子はいくつか知られ ている。例えば、特開昭62-96905号公報には延 伸したポリビニルアルコールフィルム上にレジストを塗 布後パターン露光・現像してレジストをパターニング し、レジストで覆われていない延伸ポリビニルアルコー ルフィルム部分を二色性化合物で染色して所望パターン の偏光領域を形成する方法が提案されている。Sadeg M. Farisは1991年の Society of Infomation and Disp lay Conferance において、延伸した二色性ポリビニル アルコールフィルム上にレジストを塗布し、パターニン グ後苛性ソーダ水溶液で溶解除去してパターン化した偏 光フィルムを得、偏光軸の直交する二枚のパターン化偏 光フィルムを重ね合わせて μ Ρ ο 1 という偏光素子を作 製し立体視に用いる方法を発表している(SID 91 DIGEST p840-843)。特開平7-261024号公報には基板上 に塗布した光配向物質薄膜にパターン状に偏光を照射 し、その上に二色性色素溶液を塗布配向させて所望のパ ターンの偏光領域を形成する方法が提案されている。特 開平9-73015号公報には基板をフッ素樹脂の配向 膜で被覆しその上にレジストを塗布し、パターニング後 二色性色素を含む材料を積層して形成するマイクロパタ ーン化偏光素子が提案されている。特開平10-160 932号公報には複数の偏光片を隣接するもの同士の偏 光透過軸を異ならせて基材に貼り付ける偏光素子が提案 されている。特開平10-160933号公報には基材 上に配置した偏光フィルムを部分的にダイサにて削って 偏光透過軸を1方向に向けた短冊或いは格子状の部分偏 光部材を形成し、この上に偏光軸が異なる方向に偏光フ ィルムを配置し、既にある偏光部材の上の部分の偏光フ ィルム部分をダイサにて削り取り複数の偏光透過軸を有 する偏光素子、或いはダイサで削った部分偏光部材の偏 光透過軸の異なるものを貼り合わせた偏光素子が提案さ れている。

【0003】一方画像の立体視に関しては、様々な方法が提案されており偏光を利用する二眼式立体視はその一つである。偏光眼鏡方式とも呼ばれるもので、右目、左目に各々偏光軸が直交する偏光板を使用した眼鏡をかけ、両眼視差を有する右目用、左目用の画像は各々光の偏波面を直交させ観察者の眼鏡の偏光板により左右の画像情報を各々左右の目に振り分けて観察する方式である。この方式において偏光方向の異なる画像を映し出すには、2台の表示装置や投影装置を用いて作られる画像

50 をハーフミラー或いは偏光ミラーで合成する方法がとら

れている。この場合、表示装置が高価になり多数の観客に立体画像を見せる場合は適するが、家庭用或いは少人数で見るオフィス用その他ディスプレイには向かないという問題点を有していた。そこで同一面内に偏光軸が直交するマイクロパターン偏光素子を表示装置に用いれば、1台の表示装置中に右目用画像と左目用画像を同時に表示することが可能であり装置の価格も安価にする事が出来ると提案されている。

3

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来から知られている 偏光透過軸方向が異なる複数の偏光領域をパターン形成 した偏光素子には、次のような問題点がある。特開昭 6 2 - 9 6 9 0 5 号公報の方法では、延伸した P V A フィルムを染色するため通常の染色後延伸する方法よりも偏光能が低くなるだけでなくレジストを現像パターニングする際延伸 P V A フィルムが膨潤し一軸性が損なわれ偏光能が更に低下してしまい結果的に満足な偏光率の偏光素子が得られないという問題がある。

【0005】Sadeg M. FarisがSociety of Infomation a nd Display Conferance において発表した方法(SID 91 DIGEST p840-843, USP5327285)では、延伸した二色性ポリビニルアルコールフィルム上にレジストを塗布し、パターニング後苛性ソーダ水溶液で溶解除去する際に残される偏光素子部分が膨潤するため偏光能が低下する事と偏光軸が直交する2種類の基板を貼り合わせて製造するため貼合の際に極めて高い位置決め精度が要求されるという問題がある。

【0006】特開平7-261024号公報の方法で は、基板上に塗布した光配向物質の薄膜にパターン状に 偏光を照射し、その上に二色性色素溶液を塗布配向させ 30 ているが、これに関連して市村はMol. Cryst. Lig. Crys t., 1997, Vol. 298, pp221-226において以下のような報告 をしている。この配向した色素膜を原子間力顕微鏡(A FM)で観察してみると色素が均一に配向した部分と、 色素が殆ど存在せずしかも配向していない部分(クレー ター)が観察される。色素が均一に配向した部分と色素 が殆ど存在せずしかも配向していない部分の吸光度を顕 微分光光度計で測定し、このクレーターが多いため色素 膜全体の均一性が低下し偏光能が不十分なものとなって いることが解った。本発明者等が配向している部分と配 向していない部分の吸光度から二色性比(DR)を計算 してみると、DR(a) ≒ 30, DR(b) ≒ 1. 3と大きな 差がありこれらを含めたより広い面積ではDR=5~6 となり表示素子用としては満足できるレベルではなかっ た。なお、二色性比(DR)の計算は次による。

 $DR = A \parallel / A \perp$

A | : 偏光軸が配向色素の分子長軸と平行な場合の吸光度。

A 1: 偏光軸が配向色素の分子長軸と垂直な場合の吸光 度。 【0007】特開平9-73015号公報の方法では、 基板をフッ素樹脂配向膜で被覆しその上にレジストを塗 布し、パターニング後二色性色素を含む材料を積層して マイクロパターン化偏光素子を形成しているが、フッ素 樹脂配向膜をレジストで処理した場合には現像後も表面 に薄く残存するレジスト膜の影響か或いは現像処理の影 響でフッ素樹脂配向膜の配向性が減殺されるためかその 上に積層される二色性色素材料の配向性が十分ではなく 偏光能が不十分であるという問題がある。

【0008】特開平10-160932号公報の方法で は、複数の偏光片を隣接するもの同士の偏光透過軸を異 ならせて基材に貼り付けて偏光素子を形成しているが、 複数の偏光片の貼合の際極めて高い位置決め精度が要求 されるという問題がある。特開平10-160933号 公報の方法では、基材上に配置した偏光フィルムを部分 的にダイサにて削って偏光透過軸を1方向に向けた短冊 或いは格子状の部分偏光部材を形成し、この上に偏光軸 が異なる方向に偏光フィルムを配置し既にある偏光部材 の上の部分の偏光フィルム部分をダイサにて削り取り複 数の偏光透過軸を有する偏光素子、或いはダイサで削っ た部分偏光部材の偏光透過軸の異なるものを貼り合わせ て偏光素子を形成しているが、ダイサにて削る工程には 極めて高い精度が要求され或いは偏光透過軸の異なった 複数の部分偏光部材の貼合せの際極めて高い位置決め精 度が要求されるという問題がある。

【0009】本発明者等は斯かる観点から、貼合せのような極めて高い位置決め精度を必要とせず、二色性色素化合物の部分的配向が優れているマイクロパターン偏光素子の製造方法を提供することを目的として鋭意検討し本発明に到った。本発明は、特開平7-261024号公報で開示された方法において、色素が殆ど存在せずしかも配向していない部分(クレーター)の発生を極力減らし二色性化合物の配向を全体的に高めて表示素子用として実用水準にある偏光素子を製造する方法に関するものである。

[0010]

50

【課題を解決するための手段】本発明者等は、二色性色素分子のマイクロパターン状異方的配列に更に適した光活性分子層及び二色性分子溶液の塗布方法について鋭意検討を行い、光活性基を結合させたポリアミド、ポリエステル等の液晶性重縮合高分子やポリウレタンのような液晶性重付加反応高分子或いは液晶性ポリ桂皮酸ビニル等の液晶性高分子が配向特性において光活性基を有する液晶性高分子薄膜を配向膜とし、該薄膜に直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄膜上に二色性分子をマイクロパターン状に配列させる工程において、基板に対して垂直方向に特定の範囲の圧力が懸かるように二色性分子溶液を塗布する製造方法

によって、解像度が高く光軸の異なるパターン間のコントラストが極めて大きいマイクロパターン偏光素子を得ることが可能となった。

5

【0011】即ち、本発明は、(1)基板上に光活性基 を有する液晶性高分子薄膜を形成し、該薄膜に直線偏光 を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介 して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄 膜上に二色性分子をマイクロパターン状に配列させる工 程において、基板に対して垂直方向に〇. 〇1MPa~ 1. OMPaの圧力が懸かるように二色性分子溶液を塗 10 布する偏光素子の製造方法、(2)二色性分子溶液が、 アニオン系界面活性剤を含む溶液である(1)に記載の 偏光素子の製造方法、(3)(2)におけるアニオン系 界面活性剤が、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫 酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫 酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫 酸トリエタノールアミン、ポリオキシエチレンアルキル フェニルエーテル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリ ウム、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸トリエ タノールアミンからなる群から選ばれる1種又は2種以 20 上である(2)に記載の偏光素子の製造方法、(4) (1) 乃至(3) における光活性基が、非芳香族性のN =N、非芳香族性のC=C、非芳香族性のC=Nからな

る群から選ばれる1種又は2種以上であるである(1)

乃至(3)の偏光素子の製造方法、

【0012】(5)(1)乃至(3)における液晶性高 分子薄膜が、ポリアミド、ポリイミド、ポリエステル、 ポリウレタン樹脂薄膜である(1)乃至(3)の偏光素 子の製造方法、(6)(1)乃至(3)における液晶性 高分子薄膜が、ポリ桂皮酸ビニル樹脂薄膜である(1) 乃至(3)の偏光素子の製造方法、(7)(1)乃至 (3) における二色性分子がリオトロピック液晶性を有 する色素である(1)乃至(3)の偏光素子の製造方 法、(8)(7)のリオトロピック液晶性を有する色素 が親水性置換基を有する色素である(7)の偏光素子の 製造方法、(9)(8)において親水性置換基がスルホ ン酸基、カルボン酸基、アミノ基、水酸基からなる群か ら選ばれる1個以上の基である(8)の偏光素子の製造 方法、(10)(1)乃至(3)における直線偏光の照 射が偏光性を有するレーザ光を用いて行われる(1)乃 至(3)の偏光素子の製造方法、(11)対向する上下 基板を有する液晶表示装置であって、該基板の少なくと も一方が(1)乃至(10)のいずれか一項に記載の偏 光素子を有する基板である立体表示装置、に関する。

【0013】液晶性高分子はある条件下で液晶性を示す 高分子であるが、溶媒の存在下でいわゆるリオトロピッ ク液晶性を示す高分子と、溶媒の介在なしに溶融状態で 液晶構造を示すサーモトロピック液晶性高分子が知られ ている。一般に液晶性高分子は液晶状態で流動方向に分 子の鎖が高度に配向した層を持ち、その配向状態を固定 50

化することで高強度・高弾性材料を得ている。その他、 液晶性高分子薄膜の高度な配向性を利用して、低分子ネ マチック液晶の配向膜とする研究も最近は多く見受けら れる。

【0014】本発明において光活性基を有する液晶性高分子は、該高分子の薄膜の高度な配向性がその上に形成されるリオトロピック液晶性を有する二色性分子層の配向を十分に制御しうることを利用するものである。

【0015】液晶化合物は様々な電場、磁場のような外場により配向することが知られている。電場、磁場による配向は良く知られていることである。その他にも流動配向と言われる液晶化合物自身の流れによっても配向する。又、ズリ応力を加えても力の方向に良く配向することが知られている。本発明において使用する二色性分子溶液もリオトロピック液晶状態で外的刺激の影響を受けて様々な配向をする事が観察されている。本発明では二色性分子溶液を塗布してマイクロパターン状に配列させるわけであるが、この目的に合致しない様々な外場の影響は極力避けなければならない事が分かった。

[0016]

【発明の実施の態様】以下、本発明について詳細に説明する。本発明で使用する光活性基を有する液晶性高分子は、直線偏光照射により光活性基の分子軸配向変化を起こす液晶性高分子のことである。ここで言う分子軸配向変化とは、直線偏光の光エネルギーを吸収した後に、その分子軸の方向がその直線偏光に応じて一定方向に変わる現象を意味する。

【0017】このような直線偏光照射により光活性基の分子軸配向変化を起こす性質を有する基は全て本発明における光活性基に含まれる。このような光活性基としては、例えばN=N、C=C、C=N、から選ばれた少なくとも一つの二重結合を含み、その二重結合が非芳香族性である基が挙げられる。

【0018】非芳香族性のN=N結合を有する基としては、アゾベンゼン基、アゾナフタレン基、ビスアゾ基、ホルマザン基等の芳香族アゾ基、更にはアゾキシベンゼン基等を挙げることができる。これらの基の好ましいものとしては例えば下記式

-N=N-A-X

 $\begin{array}{lll} O & -OCO & (CH_2) & PO-p-p & h & e-N=N-B-Y \\ & -A-N=N-p-p & h & e-Y \end{array}$

(式中A及びBは置換基を有していてもよいベンゼン環 又はナフタレン環を、Xは($C_1 \sim C_{10}$)のアルコキシ基 又はジ($C_1 \sim C_3$)アルキルアミノ基を表し、ジアルキ ルアミノ基におけるアルキル基は両者同じでも又異なっ てもよく、また非置換又は片方若しくは両者がシアノ基 若しくはヒドロキシ基で置換されていてもよい。Yは水 素原子、フツ素原子、塩素原子、ニトロ基、シアノ基、 ($C_1 \sim C_{10}$)アルキル基、($C_1 \sim C_{10}$)アルコキシ

) 基、(C₁~C₁)アルキルオキシカルボニルビニル基、

8

モノ若しくはジ($C_1 \sim C_3$)アルキルアミノ基をそれぞれ表し、該モノ若しくはジ($C_1 \sim C_3$)アルキルアミノ基のアルキル基は置換若しくは非置換何れでもよく、かつジ($C_1 \sim C_3$)アルキルアミノ基の場合、2つのアルキル基は同じでも異なってもよい。また該アルキル基上の置換基としてはシアノ基又はヒドロキシ基等が挙げられる。シアノ基又はヒドロキシ基で置換されたモノ若しくはジ($C_1 \sim C_3$)アルキルアミノ基としてはジヒドロキシエチルアミノ基、ビドロキシ($C_1 \sim C_3$)アルキルアミノ基又はシアノエチルアミノ基、ジシアノエチルアミノ基又はシアノエチル($C_1 \sim C_3$)アルキルアミノ基等が挙げられる。またりは1~10の整数を表し、pheはベンゼン環を示し、pーphe又はoーpheはパラ位又はオルト位で隣接原子と結合していることを示す。)で表される基が挙げられる。

【0019】非芳香族性のC=C結合を有する基としては、ポリエン、スチルベン、スチルバゾール、スチルバゾリウム、桂皮酸、イシジゴ、チオインジゴ、ヘミチオインジゴ等の有する基が挙げられる。これらの基の好ましいものとしては例えば下記式

 $-CH=C(X_1)(X_2)$

(式中X、及びX、は片方が水素原子を示し、他方が置換基を有してもよい芳香族6員環、(C、~C、)アルコキシカルボニル基を示すか、またはX、及び(X、)が結合し、一SーoーpheーCOーで示される基を示す。oーpheは前記と同じ意味を示し、置換基を有していてもよい。芳香族6員環及びphe基上の置換基としては前記Yで記載したものなどが挙げられる。)で表される基が挙げられる。芳香族6員環としては、例えばY等の置換基を有しても良いベンゼン環、炭素原子で一CH=C基に結合するピリジン環等を挙げることができ、該ピリジン環は窒素原子上に、炭素数1ないし10のアルキル基で置換されていてもよい。

【0020】非芳香族性のC=N結合を有する基としては、芳香族シッフ塩基、芳香族ヒドラゾン基等を挙げることができ、好ましいものとして下記式

 $-NH-N=C(X_3)(X_4)$

-N=CH-B-Y

-A-CH=N-p-phe-Y

*(式中X₃及びX,は片方が水素原子又は低級アルコキシカルボニル基を示し、他方が-B-Yで示される基又は低級アルコキシカルボニル基を示すか、又はX₃及びX₀の両方が結合して、-CH=N-N(低級アルキル)-CO-で示される基を示す。また、A、B、Y、p-phe等は前記と同じ意味を示す。)で表される基等が挙げられる。

【0021】これらの光活性基を有する液晶性高分子の 吸収する光の波長は、可視光域のものにとどまらず紫外 線や赤外線の領域のものも含まれる。これらの光活性基 を有する液晶性高分子の薄膜に、該化合物が吸収する波 長範囲を含む直線偏光を照射すると容易に分子軸配向変 化を起こす。

【0022】本発明で使用する光活性基を有する液晶性高分子としては例えば光活性基を結合させたポリアミド、同ポリイミド、同ポリェステル等の液晶性重縮合高分子や光活性基を結合させたポリウレタンのような液晶性重付加反応高分子及び液晶性ポリ桂皮酸ビニル等ををがることができる。該液晶性高分子は、光活性基を有する単量体を反応させたホモポリマー、光活性基を有する単量体と光活性基を持たない単量体好ましくは同種の単量体とを反応させたコポリマーのいずれでもよい。該コポリマーの場合、光活性基を有する単量体1モルに対して、光活性基を持たない単量体好ましくは同種の単量体を100モル以内の割合で重合させたポリマーが好ましく、より好ましくは光活性基を持たない同種の単量体50モル以内の割合で重合させたポリマーが好ましい。

【0023】該液晶性高分子の具体的な例としては下記一般式(1)~(4)で示される部分構造を有し、かつ高分子全体が実質的にこの部分構造から構成されているホモポリマー又は液晶性ポリ桂皮酸ビニルのホモポリマー、又は該部分構造若しくは桂皮酸ビニルに対応する部分構造をモル割合で、ほぼ1%以上、より好ましくは2%以上含むコポリマーを挙げることが出来る。液晶性高分子化合物の具体的な例として次のような化合物を挙げることが出来る。

【0024】下記一般式(1)

[0025]

【化1】

$$\left(\begin{array}{c}
R \\
+N \\
R
\end{array}\right) - CH_2 \longrightarrow R \\
R \\
NHCO \longrightarrow CO \longrightarrow R$$

【0026】(式中Rはメチル基、エチル基、i-プロピル基又は塩素原子を、nは5~10000の整数をそれぞれ表す。Zは下記式(a)~(e)で示される基を表す。

[0027] (a) -N=N-A-X

(b) $-CH = C(X_1)(X_2)$

(c) $-NH-N=C(X_3)(X_4)$

50 (d) -N = CH - B - Y

q

(e) $-OCO(CH_2) \cdot O - p - p + e - N = N - B$

【0028】(式中Aは置換基を有していてもよいベン ゼン環又はナフタレン環を、Xは(Cı~Cıı)のアル コキシ基又はジ(C₁~C₃)アルキルアミノ基を表し、 ジアルキルアミノ基におけるアルキル基は両者同じでも 又異なってもよく、また非置換又は片方若しくは両者が シアノ基若しくはヒドロキシ基で置換されていてもよ い。またX1及びX2は片方が水素原子を示し、他方が置 換基を有してもよい芳香族6員環、(C₁~C₃)アルコ 10 キシカルボニル基を示すか、又はX1及びX2が結合し、 -S-o-phe-CO-で示される基を示す。また、 X₃及びX₄は片方が水素原子又は低級アルコキシカルボ ニル基を示し、他方が一B-Yで示される基又は低級ア ルコキシカルボニル基を示すか、又はX₃及びX₄の両方 が結合して、一CH=N-N(低級アルキル)-CO-で示される基を示す。また、Bは置換基を有していても よいベンゼン環又はナフタレン環を、Yは水素原子、フ ッ素原子、塩素原子、ニトロ基、シアノ基、(C₁~C no) アルキル基、 (C1~C10) アルコキシ基、 (C1~*20

* C₁) アルキルオキシカルボニルビニル基、モノ若しく はジ(C₁~C₃)アルキルアミノ基を表し、該モノ若し くはジ (C₁~C₃) アルキルアミノ基のアルキル基は置 換若しくは非置換何れでもよく、かつジ(C1~C1)ア ルキルアミノ基の場合、2つのアルキル基は同じでも異 なってもよい。また該アルキル基上の置換基としてはシ アノ基又はヒドロキシ基等が挙げられる。シアノ基又は ヒドロキシ基で置換されたモノ若しくはジ(Cı~C₃) アルキルアミノ基としてはジヒドロキシエチルアミノ 基、ヒドロキシ (C₁~C₃) アルキルアミノ基、ジシア ノエチルアミノ基、またはシアノエチル (C₁~C₃) ア ルキルアミノ基等が挙げられる。またpは1~10の整 数を表し、pheはベンゼン環を示し、p-phe又は o-pheはパラ位又はオルト位で隣接原子と結合して いることを示す。) で表される部分構造を有するポリア ミド化合物。

【0029】下記一般式(2) 【0030】 【化2】

$$\left(\begin{array}{c}
co \\
co \\
\end{array}\right)_{n} \left(\begin{array}{c}
co \\
co \\
\end{array}\right)_{n} (2)$$

30

40

【0031】(式中 R_1 は脂環式又は芳香環テトラカルボン酸の残基、n は $2\sim10000$ を数を示し、 R_2 は下記式(f)又は式(g)で表される光活性基を有する基を示す。

[0032]
$$z_1-N \xrightarrow{\text{(CH2)}_{q}}$$

$$(CH_2)_{q}$$

【0033】(式中乙は

$$(f-a)$$
 $Y-p-phe-N=N-B_0-$

$$(f-b)$$
 $Y-p-p h e-N=C H-B_0-$

$$(f-c)$$
 $Y-p-phe-CH=N-B_0-$

$$(f-d)$$
 (X_1) (X_2) $CH=CH-B-$

で表される基を示し、B₀はB又は-C₀H₀O(CH₂) 。COO-B-を示し、式中のY、p-phe、

 (X_1) 、 (X_2) 、B及びpの各記号は前記と同じ意味を示す。またqは $2\sim4$ の整数を示す。)又は下記式 (g)

【化4】

$$z_1-N < (CH_2)_{r}CONH(CH_2)_{s}- (CH_2)_{r}CONH(CH_2)_{s}- (g)$$

【0035】(式中 Z_1 は前記と同じ意味を示し、rは $1\sim5$ の整数、sは $2\sim8$ の整数をそれぞれ示す。)で表される部分構造を有するポリイミド化合物、下記一般式(3)

[0036]

【化5】

$$+ \left(+N - R_2 - NHCOO - R_3 - OCO \right)_n \qquad (3)$$

【0037】(式中 R_2 は前記一般式(2)におけると同じ意味を表し、 R_3 は一(CH_2) m-を表し、mは2 ~ 8 を表す。nは5 ~ 10000 の整数を表す。)で表される部分構造を有するポリウレタン化合物、下記一般式(4)

[0038]

【化6】

【0039】(式中Zは前記一般式(1)と同じ意味を示す。また、R,はベンゼン環、ナフタレン環、C,~C,メチレン基(テトラメチレン基及びヘキサメチレン基等)を表し、nは5~10000の整数を表す。)で表 10される部分構造を有するポリエステル化合物。

【0040】上記において好ましいものとしては下記の ものを挙げる事が出来る。

(1) 一般式 (1) においては Z が前記 (a) -N=N-A-X 又は前記 (e) -OCO (CH₂), O-p-phe-N=N-B-Yである部分構造を有するポリアミド化合物。

(2) 一般式 (2) 及び (3) においては、 (f) 又は (g) における Z_1 が Y-p-p he -N=N-A-で ある部分構造を有するポリイミド化合物又はポリウレタ 20 ン化合物。

(3)一般式(4)の部分構造を有するポリエステル化合物。

(4)液晶性ポリ桂皮酸ビニルのホモポリマー又はコポリマー。

【0041】これらの中、上記(1)~(3)のポリア ミド化合物、ポリイミド化合物及びポリエステル化合物 のような液晶性重縮合高分子及びポリウレタンのような 液晶性重付加反応高分子は、光活性基を有する二官能単 量体を用意し、もう一方の官能単量体とを等モルで反応 させて所望の液晶性髙分子 (ホモポリマー) を得る事が 出来る。コポリマーを製造するときには、光活性基を有 する二官能単量体と共に例えば光官能基を有しない同種 の二官能単量体を併用し、上記同様に等モルで反応させ ることにより所望のコポリマーからなる液晶性髙分子を 得ることが出来る。光活性基を有する単量体と光活性基 を有しない同種の単量体との使用割合を変えることで高 分子化合物中の光活性基の結合量を調節することが出来 る。光活性基を有する二官能単量体と反応させる光活性 基を有しないもう一方の二官能単量体としては例えば 4, 4'ージアミノー3, 5, 3'、5'ーテトラR置 換ジフェニルメタン(Rは前記一般式(1)におけるの と同じ意味を示す。)、脂環式又は芳香環テトラカルボ ン酸、炭素数2~8の脂肪族ジカルボン酸等を挙げるこ とが出来る。脂環式又は芳香環テトラカルボン酸として は炭素数4~6員環の脂環式又は芳香環テトラカルボン 酸、炭素数8~10の縮合環上に4つのカルボキシル基 を持つ縮合環テトラカルボン酸又は2つのカルボキシ基 を有する炭素数4~6員環の脂環式又は芳香環若しくは 炭素数8~10の縮合環上に2つのカルボキシル基を持 50

つ縮合環が、架橋基を介して又は介さずして、2つ結合 したテトラカルボン酸等が挙げられる。架橋基としては 特に制限はないが、低級アルキレン基、CO、窒素原 子、酸素原子などである。

【0043】光活性基を有する二官能単量体と、コポリマーを得るために該光活性基を有する二官能単量体と共に反応させる光活性基を有しない単量体との使用割合は単量体の構造にもよるが、1:0から1:100、より好ましくは1:0から1:50の範囲である。

【0044】重合反応はポリアミド化合物、ポリイミド化合物、ポリウレタン化合物又はポリエステル化合物、ポリ桂皮酸ビニル重合体を得る従来公知の方法に準じて、通常溶媒中での溶液重合法等で行えばよい。

【0045】上記のようにして得られる本発明で使用する光活性基を有する液晶性高分子はその重合度等については特に制限はなく、樹脂の種類、光活性基の種類等により異なるので一概には言えないが、通常2以上、好ましくは5以上、更に好ましくは10以上~10000程度である。

【0046】光活性基を有する二官能単量体としては、例えば光活性基をベンゼン環上に有するオルトフタル酸、2個のアルキル基で置換されている窒素原子が更に光活性基で置換されているジ〔アミノ(C_2-C_4)アルキル〕アミン等が挙げられる。

40 【0047】本発明で使用される液晶性高分子の原料となる光活性基を有する二官能単量体の具体例を次に示すが、これらは単なる例示であり、これらに限定されるものではない。

【0048】(1)光活性基として非芳香族性のN=N 結合を有する基を持つ単量体としては下記する物が挙げ られる。

○ポリアミド化合物又はポリエステル化合物用に適する
単量体

[0049]

【化7】

20

HOOC N=N-
$$C_2H_5$$

HOOC
$$N=N-N-C_2H_4OH$$

[0050] [化8]

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ &$$

[0051] [化9]

C2H4NH2

$$H_3C$$
 N- $N=N-$ N- $C_2H_4NH_2$ $C_2H_4NH_2$

【0055】(2)光活性基として非芳香族性のC=N 結合を有する基を持つ単量体としては下記する物が挙げ られる。

●ポリアミド化合物又はポリエステル化合物用に適する 単量体

[0056]

【化12】

40 HOOC HOOC COOCH HOOC

【0057】②ポリイミド化合物又はポリウレタン化合 50 物に適する単量体

【0059】(3)光活性基として非芳香族性のC=C 結合を有する基を持つ単量体としては下記する物が挙げ

①ポリアミド化合物又はポリエステル化合物用に適する 単量体

[0060]

【0061】②ポリイミド化合物又はポリウレタン化合 物に適する単量体

[0062]

【化15】

【0063】このような光活性基を有する液晶性高分子 化合物の薄膜を基板上(基板としては、ガラス、或いは 20 ポリカーボネート、ポリエステルのようなプラスチック 基板が用いられる) に設ける方法としては、回転塗布法 が好ましい。又、この種の液晶性高分子薄膜をラングミ ュアーブロジェット法によって基板上に設けても良い。 更には、これらの液晶性高分子溶液に基板を浸漬して吸 着させても良い。膜厚は、通常0.001~5μm、好 ましくは0.01~1μmである。これらの薄膜を設け る場合、通常該液晶性高分子を適当な溶媒に溶解し、液 晶性高分子溶液として使用する。溶液中の該液晶性高分 子の濃度は該液晶性高分子の種類、重合度、塗布方法、 30 希望する膜厚等により適当な濃度は異なるので一概に言 えないが、通常 0. 1 重量%~10 重量%程度であり、 好ましくは 0. 5重量%~5重量%程度である。適当な 濃度は使用する塗布方法で予備的な試験をして容易に決 定することが出来る。使用される溶媒としては該液晶性 高分子を溶解するものであれば特に限定されないが、ピ リジン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルフォキシ ド、N-メチルピロリジノン、ジメチルアセトアミド、 ジメチルイミダゾリン等の非プロトン性極性溶媒が好ま しい例として挙げられる。

【0064】基板上に設けられた光活性基を有する液晶 性髙分子の薄膜に直線偏光を照射する方法としては公知 の様々な方法が適用できる。マイクロパターン偏光素子 を製造するためには、偏光パターンを光活性基を有する 液晶性高分子薄膜に焼き付ける事が必要であり、そのた めには希望するマスクパターンを通して直線偏光を該薄 膜に照射すればよい。或いは、偏光性を有するレーザ光 をレンズ等を用いて集光し、それを操作してパターン状 に照射すればよい。露光エネルギーは O. 1 m J / c m ²から10J/cm²の範囲が好ましい。該薄膜の直線偏 50 光照射による分子軸配向変化は可逆的であり、マスクパ

ターン毎に異なる偏光軸の直線偏光を照射することによ りパターンを自由に重ね書きすることが出来る。尚、複 雑なパターンを有する偏光素子(板)を一枚製造すれ ば、その偏光素子(板)をマスクパターンとして使用す ることで従来困難であった複雑なパターンを有する偏光 素子(板)を直線偏光照射という簡便な方法で多数製造 することが出来る。

21

【0065】このようにして得られる一定方向に分子軸 の配列した光活性基を有する液晶性高分子薄膜に二色性 色素分子をマイクロパターン状に塗布するだけで、即 ち、該薄膜上に二色性色素層をマイクロパターン状に設 けるだけで、二色性色素分子の分子軸が光活性基の分子 軸の配列方向、即ち該薄膜に照射した直線偏光の偏光軸 で規定された方向に配列し、かつ偏光軸が固定されてマ イクロパターン偏光素子としての性質が発揮される。こ の事を更に具体的に説明すると、一定方向に分子軸の配 列した光活性基を有する液晶性高分子薄膜を有する基板 上に、二色性色素の溶液を塗布し、所望の温度・湿度条 件下に溶媒を蒸発させマイクロパターン状の該色素薄膜 を形成する。この際該色素の分子軸は、光活性基を有す る液晶性高分子薄膜に照射した直線偏光の偏光軸で規定 された方向に配列し該色素薄膜の光の吸収軸が固定され てマイクロパターン偏光素子としての性質が発揮され る。

【0066】本発明で用いる二色性色素溶液は、塗布の 際に基板に平行なズリ応力を加えるとその応力方向に配 向し易い性質を持っている。光配向のための配向潜像を 作製した基板であっても、二色性色素溶液の塗布の際に ズリ応力が加わった部分はズリ応力による配向規制力が 光配向規制力を上回ってしまうため光配向のマイクロパ ターンが見えなくなってしまう事が分かった。従って、 光配向規制力を優先させマイクロパターンの配向を実現 するためには、塗布時の基板に平行なズリ応力を如何に 軽減するかが重要な技術となる事が分かった。即ち、光 活性基を有する液晶性髙分子薄膜を配向膜とし、該薄膜 に直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状の マスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射し た後、該薄膜上に二色性分子をマイクロパターン状に配 列させる工程において、基板に対して平行なズリ応力が 加わらず且つ垂直方向に O. O 1 M P a ~ 1. O M P a、好ましくはO. 05MPa~O. 5MPaの圧力が 懸かるように二色性分子溶液を塗布する製造方法によっ て、解像度が高く光軸の異なるパターン間のコントラス トが極めて大きいマイクロパターン偏光素子を得ること が可能となった。このような圧力を制御する上で有利な **塗工方法としてはロールコーター塗布、フレキソ印刷、** スクリーン印刷、カーテンコーター塗布、スプレイコー ター塗布等があるが、特にロールコーター塗布、カーテ ンコーター塗布、スプレイコーター塗布等が好ましい。 【0067】本発明で用いる二色性色素(分子)溶液

は、一定の濃度及び温度範囲において液晶性を示す。あ る種の界面活性剤は二色性色素溶液のネマチック液晶性 を髙める効果を示した。芳香族化合物である二色性色素 は液晶相ではカラム積層構造をとっている。界面活性剤 もリオトロピック液晶相を示すことが知られているが芳 香族化合物のリオトロピック液晶相とは異なった相をと る場合が多い。そのため界面活性剤を含む二色性色素溶 液が高濃度になると色素液晶相と界面活性剤液晶相とが 相分離を起こし色素を含まない界面活性剤のみの領域が 生じる。この現象は、二色性色素溶液の塗布膜において 色素の無いピンホールとして観察されるが、これは界面 活性剤、殊にアニオン界面活性剤により顕著に改善され る。アニオン界面活性剤のうちでも好ましい物は、ポリ オキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、好ましくはア ルカリ金属塩または低級アルカノールアミン塩、例えば ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム (TV-V) = (70 C等:いずれも商品名:花王(株)製)及びその他 のポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム としては例えばエマール20CM、レベノールWX、ラ テムルWX等(いずれも商品名:花王(株)製)、ポリ オキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールア ミン (エマール20T (商品名) 等、花王(株)製)、 ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、 好ましくはアルカリ金属塩 例えばポリオキシエチレン アルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム(エマールN C-35、レベノールWZ等、いずれも商品名:花王 (株) 製)、ラウリル硫酸塩、好ましくはラウリル硫酸 アルカリ金属塩、アンモニウム塩または低級アルカノー ルアミン塩 例えばラウリル硫酸ナトリウム (エマール 10、エマール0等、花王(株)製)、ラウリル硫酸ア ンモニウム (エマールAD-25R、エマールAD-2 5等、いずれも商品名:花王(株)製)、ラウリル硫酸 トリエタノールアミン、高級アルコール硫酸塩、好まし くは髙級アルコール硫酸アルカリ金属塩、例えば髙級ア ルコール硫酸ナトリウム(エマール40パウダー(商品 名) 等、花王(株)) 等である。光活性基を有する液晶 性髙分子薄膜を配向膜とし、該薄膜に直線偏光を照射 し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異 なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄膜上に 二色性分子をマイクロパターン状に配列させる工程にお いて、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリ ウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリ ウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエ タノールアミン、ポリオキシエチレンアルキルフェニル エーテル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ラ ウリル硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸トリエタノール アミンから選ばれた1つ又は2つ以上の界面活性剤を含 有した二色性色素溶液を基板に対して平行なズリ応力が 50 懸からないように塗布する製造方法によって、解像度が 高く光軸の異なるパターン間のコントラストが極めて大きいマイクロパターン偏光素子を得ることが可能である。好ましい界面活性剤の添加量は、二色性色素溶液中0.01重量%~1重量%、より好ましくは0.05重量%~0.5重量%の範囲で含有させる。

23

【0068】二色性色素を溶解する溶媒としては、水、 アルコール類、エーテル類、ピリジン、ジメチルホルム アミド(DMF)・ジメチルスルフォキシド(DMS O) ・N-メチルピロリジノン(NMP)・ジメチルア セトアミド(DMAC)・ジメチルイミダゾリン(DM 10 I) 等の非プロトン性極性溶媒が好ましい。特に水を主 体とする混合溶媒が好ましい。有機溶媒の混合量は任意 であるが、0~70重量%特に0~50重量%が好まし い。好ましい二色性色素の濃度は二色性色素溶液全体に 対して通常30重量%以下、好ましくは20重量%以 下、より好ましくは15重量%以下程度で、通常0.1 重量%以上、好ましくは0.5重量%以上、より好まし くは0.8重量%以上である。二色性色素溶液の溶媒を 蒸発させ該色素薄膜を形成する温度・湿度条件は、該色 素薄膜の偏光素子としての性能を左右する重要な条件で 20 ある。この条件は、溶媒組成・色素の種類・色素濃度・ 塗工膜厚等により決められるが、温度は0~200℃、 好ましくは5~50℃、湿度は20~80%RH、好ま しくは40~70%RH程度である。

【0069】本発明で用いられる二色性色素は、一定の溶媒組成・色素濃度・温度条件下でリオトロピック液晶性を示す化合物でありクロモニック液晶相といわれる会合した集合体を形成しており、この集合体が一定方向に配列することにより、偏光性を示す。又、複数の分子が会合しているために耐光堅牢性に優れるという特徴を有いている。例えば芳香族系環構造を有する化合物が好ましい。芳香族系環構造としては、ベンゼン、ナフタリン、アントラセン、フェナントレンの他にチアゾール、ピリジン、ピリミジン、ピリダジン、ピラジン、キノリ

ン等の複素環或いはこれらの4級塩、更にはこれらとベンゼンやナフタリン等との縮合環が特に好ましい。又、これらの芳香族系環にスルホン酸基、カルボン酸基、アミノ基、水酸基等の親水性置換基が導入されていることが好ましい。

【0070】二色性色素としては、例えばアゾ系色素、 シアニン系色素、インダンスロン等の縮合系を含むアン トラキノン系色素、スチルベン系色素、ピラゾロン系色 素、ペリレン系色素、ナフタルイミド系色素、トリフェ ニルメタン系色素、キノリン系色素、オキサジン系色 素、チアジン系色素、キノフタロン系色素、インジゴ系 色素、チオインジゴ系色素等が挙げられる。水溶性の色 素が好ましいがこの限りではない。二色性色素の具体例 としては、例えばC. I. Direct Blue 1, C. I. DirectBlue 1 5, C. I. Direct Blue 67, C. I. Direct Blue 78, C. I. Direct Blue 83, C. I. Direct Blue 90, C. I. Direct Blu e 98, C. I. Direct Blue 151, C. I. Direct Blue 168, C. I. Direct Blue 202, C. I. Direct Green 51, C. I. Direct Green 59, C. I. Direct Green 85, C. I. Direct Vioet 9, C. I. Direct Vioet 48, C. I. Direct Red 2, C. I. Direct Red 39, C. I. Direct Red 79, C. I. Dire ctRed 81, C. I. Direct Red 83, C. I. Direct Red 89, C. I. Direct Orange 39, C. I. Direct Orange 41, C. I. Direct Orange 49, C. I. Direct Orange 72, C. I. Dire ct Yellow 12, C. I. Direct Yellow 26, C. I. Direct Y ellow 44, C. I. Direct Yellow 50, C. I. Acid Red 3 7, C. I. No. 27865, C. I. No. 27915, C. I. No. 27920, C. I. No. 29058, C. I. No. 29060, disufoindanthrone, disulfo-N, N'-dixylylperylenetetracarbodiimide等が 挙げられる。次にいくつかの具体例を構造式でもって次 に示す。

[0071] [化16]

[0072]

【化17】

[0073]

【化18】

N₆Oź

$$SO_3M$$
 OC_2H_6 OH OC_2H_6 O

$$\begin{array}{c|c} SO_9M & OC_2H_5 \\ \hline OH \\ SO_9M & OSO_9M \\ \hline SO_9M & OSO_9M \\ \hline \end{array}$$

[0074]

【化19】

[0075]

【化20】

[0076]

【実施例】以下実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。実施例中、部は特に限定しない限り重量部を表す。 又、%は断りのない限り重量%を意味する。

【0077】実施例1

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射下記ポリアミド化合物(1)精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。次にガラス基板上に乾燥膜厚約0.6-0.7μmとなるようにスピンコートし、100℃にて2時間加熱乾燥して該ポリアミド薄膜を形成する。超高圧水銀ランプ(500W/hr)を使用し500nmカットオフフィルターで可視光とし更に偏光板を通して直線偏光とした後、該ポリアミド薄度を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0078】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 5部、エマルゲン108 (ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水94.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.3MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。その可視吸収スペクトルを図1に示す。吸収極大波長における二色性比は、25であった。

【0079】ポリアミド化合物(1)の合成 NMP50部中に5-(4'-ジメチルアミノフェニル アゾ)イソフタール酸3.1部、4,4'-ジアミノ-3,5,3',5'-テトラエチルジフェニルメタン (TEDPM:日本化薬(株)製)3.1部を加え攪拌 溶解する。次いでトリフェニルフォスファイト9.3 50 部、ピリジン2.4部を加え、100℃にて10時間攪 拌反応する。反応終了後水50部を加え、上澄み液をデ カンテーションで除き2%炭酸ソーダ水溶液100部を 加え一晩攪拌し、結晶化させる。生成した結晶を濾過し 水洗乾燥して、ポリアミド化合物(1)(ポリ \イミノ **-5-〔4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾ〕イソフ** タロイルイミノー1, 4-(3,5-ジエチル)フェニ レンメチレンー1、4-(3、5-ジエチル)フェニレ ン) 5. 9部を得る。少量のNMPに加熱溶解しメタ ノールで希釈し再沈殿精製する。

【0080】ポリアミド化合物(1)の原料として使用 した5-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)イソフ タール酸の合成

氷水100部中に5-アミノイソフタール酸9.05 部、6 N塩酸17部を加え氷水で冷却する。亜硝酸ソー ダ3. 45部を水10部に溶解し、5℃以下で添加して ジアゾ化する。別に、N、N-ジメチルアニリン6.3 部、6 N塩酸8. 5部、氷水6 0部のカップリング溶液 を調製し氷水で冷却する。このカップリング溶液中に5 ℃以下で上記ジアゾニウム溶液を添加し、2%炭酸ソー ダ溶液を加えてpH4~6を保ちながら10℃以下で終 20 夜攪拌する。析出した結晶を濾過し水洗乾燥してモノア ゾ色素 5 - (4'ージメチルアミノフェニルアゾ)イソ フタール酸15.5部を得る。

【0081】実施例2

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射 下記ポリアミド化合物(2)精製品2部をNMP98部 に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例1に準 じて該ポリアミド薄膜を形成し、該ポリアミド薄膜を形 成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間 直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸 を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマス クを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように 照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配 列させる。

【0082】会合性二色性色素膜の作製1

C. I. Direct Blue 67 5部、エマール20C (アニオン 界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水9 4. 8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶 液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロー ルコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらか じめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロ ールと基板間の押し圧をO.2MPaに調整した。圧力 の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。 塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して 本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0083】会合性二色性色素膜の作製2

Benzopurpurine 4Bを1部、エマルゲン108(ノニオ ン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水9 8. 8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶 液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロー 50 をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製す

ルコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらか じめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロ ールと基板間の押し圧をO. 2MPaに調整した。圧力 の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。 塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して 本発明のストライプ状の偏光素子を得た。その可視吸収 スペクトルを図2に示す。吸収極大波長における二色性 比は、30であった。

36

【0084】ポリアミド化合物(2)の合成 NMP50部中に5-(4'-(4"-ジメチルアミノ フェニルアゾ)フェノキシウンデカノイルオキシ) イソ フタール酸 5.9部、4,4'ージアミノー3,5, 3', 5'ーテトラエチルジフェニルメタン(TEDP) M) 3. 1部を加え攪拌溶解する。次いでトリフェニル フォスファイト9.3部、ピリジン2.4部を加え、1 00℃にて10時間攪拌反応する。反応終了後水30部 を加え、上澄み液をデカンテーションで除き2%炭酸ソ ーダ水溶液100部を加え一晩攪拌し、結晶化させる。 生成した結晶を濾過し水洗乾燥して、ポリアミド化合物 (2) (ポリ {イミノー5-[(4-ジメチルアミノフ ェニルアゾ)フェノキシウンデカノロキシ〕イソフタロ イルイミノー1, 4-(3,5-ジエチル)フェニレン メチレンー1、4-(3,5-ジメチル)フェニレ ン) 8. 7部を得る。少量のNMPに加熱溶解しメタ ノールで希釈し再沈殿精製する。

【0085】ポリアミド化合物(2)の原料として使用 した5-(4'-(4"-ジメチルアミノフェニルア ゾ)フェノキシウンデカノイルオキシ) イソフタール酸 の合成4-オキシ(4'ージメチルアミノフェニルア ゾ)ベンゼンと11-プロモウンデカン酸より合成した 4-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)フェノキシ ウンデカン酸8.5部と塩化チオニル9.6部をトルエ ン30部中で室温で5時間攪拌反応させる。その後減圧 下に過剰の塩化チオニルを留去し、氷水で冷却しながら 5-オキシイソフタール酸ジテトラピラニルエステル 7. 5部とピリジン9. 6部を溶解したDMF20部を 滴下する。5-10℃で15時間攪拌反応させる。反応 終了後2%炭酸ソーダ水溶液500部で希釈し、トルエ ン100部を追加し分液する。トルエン層を水洗し無水 硫酸ソーダで乾燥後トルエンを減圧留去して油分を得 る。これをジオキサン100部に溶解し濃塩酸10部を 加え攪拌反応させエステル基を加水分解する。5%炭酸 ソーダ水溶液で中和し析出した結晶を濾過し水洗乾燥し **て5-(4'-(4"-ジメチルアミノフェニルアゾ)** フェノキシウンデカノイルオキシ) イソフタール酸の粗 製品を得る。アルコールで再結晶して精製品を得る。

【0086】実施例3

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射 実施例2で得られたポリアミド化合物(2)精製品2部 る。実施例1に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

37

【0087】会合性二色性色素膜の作製

C. I. Direct Blue 67 10部、エマールNC(アニオン 界面活性剤:花王(株)製)0.2 部を脱イオン水8 9.8 部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.5 MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0088】ポリアミド化合物(2)の別途合成方法 4-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)フェノキシ ウンデカン酸8.5部と塩化チオニル9.6部をトルエ ン30部中で室温で5時間攪拌反応させる。その後減圧 下に過剰の塩化チオニルを留去し、氷水で冷却しながら ポリ (イミノー5ーオキシイソフタロイルイミノー1, 4-(3.5-ジェチル) フェニレンーメチレンー1.4-(3,5-ジエチル)フェニレン4.6部とピリジ ン9. 6部をNMP100部に溶解した液を滴下する。 5-10℃で15時間攪拌反応させる。反応終了後2% 炭酸ソーダ水溶液500部で希釈し、トルエンを留去し た後析出した結晶を濾過し水洗乾燥する。粗製ポリアミ ドを少量のNMPに加熱溶解しメタノールで希釈して再 沈殿精製する。このものはNMR測定から約50%のオ キシ基が4-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)フ ェノキシウンデカノイル基で置換されていることが明ら かであった。

【0089】実施例4

ポリアミド化合物(2)の別途合成方法

4-(4'-i)メチルアミノフェニルアゾ)フェノキシウンデカン酸8.5 部をジメチルホルムアミド 200 中に加熱溶解し、20 に冷却する。これにポリ(イミ 40

ノー5ーオキシイソフタロイルイミノー1, 4ー(3, 5ージエチル)フェニレンーメチレンー1, 4ー(3, 5ージエチル)フェニレン)9. 1部を加え溶解する。更に2ークロロー1, 3ージメチルイミダゾリウムクロライド3. 4部、ピリジン3. 4部を添加し、20ー22℃で20時間攪拌反応させる。反応終了後少量の不溶解物を濾過する。濾液を2%炭酸ソーダ水溶液500部で希釈し、析出した粗製ポリアミドを濾過し水洗乾燥する。粗製ポリアミドを少量のNMPに加熱溶解しメタノールで希釈して再沈殿精製する。このものはNMR測定から約90%のオキシ基が4ー(4'ージメチルアミノフェニルアゾ)フェノキシウンデカノイル基で置換されていることが明らかであった。

【0090】光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射

上記合成方法で得られたポリアミド化合物 (2) 精製品 2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製 する。実施例1に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該 ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0091】会合性二色性色素膜の作製

C. I. Direct Blue 67を3部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水96.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0092】実施例4と同様にして表1に示すポリアミド化合物が得られ、それらについても同様の光配向効果が得られる。

表 1

30

[0093]

[0095]

【0096】実施例5

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射 下記ポリアミド化合物(3)精製品2部をNMP98部 に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。次にガラス基 板上に乾燥膜厚約0.6-0.7μmとなるようにスピンコート し、180℃にて10分間加熱乾燥して該ポリアミド薄 膜を形成する。超髙圧水銀ランプ(500W/hr)を 使用し550nmカットオフフィルターで可視光とし、 更に偏光板を通して直線偏光とした後該ポリアミド薄膜 を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1 分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定 30 方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介 して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射し て、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させ

【0097】会合性二色性色素膜の作製

C.I.Direct Blue 67 3部、エマルゲン108 (ノニオ ン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水9 6. 8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶 液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーター を用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーテ ィングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板 間の押し圧をO. 2MPaに調整した。圧力の測定は富 士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基 板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のス トライプ状の偏光素子を得た。

【0098】ポリアミド化合物(3)の合成 NMP50部中に5-(4'-ジメチルアミノナフチル アゾ)イソフタール酸3.5部、4,4'ージアミノー 3, 5, 3', 5'ーテトラエチルジフェニルメタン (TEDPM) 3. 1部を加え攪拌溶解する。次いでト 50 OOW/hr)を使用し500nmカットオフフィルタ

リフェニルフォスファイト9. 3部、ピリジン2. 4部 を加え、100℃にて10時間攪拌反応する。反応終了 後水50部を加え、上澄み液をデカンテーションで除き 2%炭酸ソーダ水溶液100部を加え一晩攪拌し、結晶 化させる。生成した結晶を濾過し水洗乾燥して、ポリア ミド化合物(3)(ポリ イミノー5ー〔4ー(ジメチ ルアミノ) ナフチルアゾ イソフタロイルイミノー1. 4-(3, 5-ジエチル)フェニレンメチレン-1, 4 - (3, 5-ジエチル) フェニレン) 3. 5部を得 る。少量のNMPに加熱溶解しメタノールで希釈し再沈 殿精製する。

【0099】上記ポリアミド化合物(3)の原料として 使用した5-(4'-ジメチルアミノナフチルアゾ)イ ソフタール酸の合成

氷水100部中に5-アミノイソフタール酸9.05 部、6 N塩酸17部を加え氷水で冷却する。亜硝酸ソー ダ3. 45部を水10部に溶解し、5℃以下で添加して ジアゾ化する。別に、1-N、N-ジメチルナフチルア ミン8.9部、6N塩酸8.5部、氷水60部のカップ リング溶液を調製し氷水で冷却する。このカップリング 溶液中に5℃以下で上記ジアゾニウム溶液を添加し、2 %炭酸ソーダ溶液を加えて p H 4 ~ 6を保ちながら 1 0 ℃以下で終夜攪拌する。析出した結晶を濾過し水洗乾燥 してモノアゾ色素5-(4'-ジメチルアミノナフチル アゾ)イソフタール酸15.8部を得る。

【0100】実施例6

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射 下記ポリアミド化合物(4)精製品2部をNMP98部 に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例1に準 じて該ポリアミド薄膜を形成し、超高圧水銀ランプ(5

ーで可視光とし更に偏光板を通して直線偏光とした後、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0101】会合性二色性色素膜の作製

Benzopurpurine 4Bを1部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水98.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0102】ポリアミド化合物(4)の合成

NMP50部中に5-(4'-メトキシナフチルアゾ)イソフタール酸3.5部、4,4'-ジアミノー3,5,3',5'-テトラエチルジフェニルメタン(TEDPM)3.1部を加え攪拌溶解する。次いでトリフェニルフォスファイト9.3部、ピリジン2.4部を加え、100℃にて10時間攪拌反応する。反応終了後水50部を加え、上澄み液をデカンテーションで除き2%炭酸ソーダ水溶液100部を加え一晩攪拌し、結晶化させる。生成した結晶を濾過し水洗乾燥して、ポリアミド化合物(4)(ポリ〔イミノー5-(4-ジメトキシナフチルアゾ)イソフタロイルイミノー1,4-(3,5-ジエチル)フェニレンメチレンー1,4-(3,5-ジエチル)フェニレン〕)3.5部を得る。少量のNMPに加熱溶解しメタノールで希釈し再沈殿精製する。

【0103】上記ポリアミド化合物(4)の原料として使用した5-(4'-メトキシナフチルアゾ)イソフタール酸の合成

水40部中に5-アミノイソフタール酸ジエチルエステル12.6部、6N塩酸18部を加え氷水で冷却する。 亜硝酸ソーダ3.67部を水10部に溶解し、5℃以下で添加してジアゾ化する。別に、1-ナフトール7.7 40部、炭酸ソーダ6.5部、水60部のカップリング溶液を調製し氷水で冷却する。このカップリング溶液やに5℃以下で上記ジアゾニウム溶液を添加し、10℃以下で終夜攪拌する。次いで、6N塩酸12部を加え濾過し水洗乾燥してモノアゾ色素5-(4'-オキシナフチルアゾ)イソフタール酸ジエチルエステル20.7部を得る。次に、DMF60部中に上記モノアゾ色素12.5部、炭酸ソーダ2.9部、トルエンスルホン酸メチル10.0部を仕込み100℃で10時間攪拌反応する。反応後水120部を加え終夜攪拌する。析出した結晶を濾50

過し水洗する。更に、このウェットケーキをメタノール70部中に苛性ソーダ3.3部を溶解した溶液中に仕込み55-65℃で4時間攪拌反応する。反応後水200部を加えて完全溶解するのを確認して6N塩酸を加えて中和し析出する結晶を濾過水洗乾燥して、5-(4'-メトキシナフチルアゾ)イソフタール酸5.6部を得る。

【0104】実施例7

ポリイミド(1)の合成及び薄膜の調製

4ージメチルアミノー4'ージ(アミノ)エチルアミノ フェニルアゾベンゼン3.26部、N-メチル-2-ピ ロリドン60部を四つロフラスコに仕込み水冷下窒素を 吹き込みながら攪拌溶解する。次いでシクロペンタンー 1, 2, 3, 4-テトラカルボン酸無水物 2. 1 部を少 量ずつ添加する。添加終了後水冷下4時間、60℃で1 0時間反応させポリアミック酸溶液を得る。これにN-メチルー2ーピロリドン40部を追加して5%ポリアミ ック酸溶液を調整し、ガラス基板上に乾燥膜厚約0.6-0. 7μmとなるようにスピンコートし、200℃で1時間加 熱して該ポリイミド薄膜を得る。超高圧水銀ランプ(5 00W/hr)を使用し550nmカットオフフィルタ ーで可視光とし、更に偏光板を通して直線偏光とした後 ストライプ状のマスクを介して該ポリイミド薄膜を形成 したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照 射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に 配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異 なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部 分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0105】会合性二色性色素膜の作製

30 C.I.Direct Blue 67 1部、エマルゲン108 (ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水8.98部に加熱溶解し色素溶液を調整する。この色素溶液を上記ポリイミド薄膜基板の膜面上にロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0106】実施例8

ポリイミド(2)の合成及び薄膜の調製

N、Nージアミノエチルー4ー (4'-(4"ージメチルアミノフェニルアゾ)フェノキシ)ウンデカノイルオキシアニリン3.01部、Nーメチルー2ーピロリドン60部を四つロフラスコに仕込み水冷下窒素を吹き込みながら攪拌溶解する。次いで4,4'ーオキシジフタール酸無水物1.55部を少量ずつ添加する。添加終了後水冷下4時間、60℃で10時間反応させポリアミック酸溶液を得る。これにNーメチルー2ーピロリドン30部を追加して5%ポリアミック酸溶液を調整し、ガラス

基板上に乾燥膜厚約0.6-0.7μmとなるようにスピンコートし、200℃で1時間加熱して該ポリイミド薄膜を得る。超高圧水銀ランプ(500W/hr)を使用し550nmカットオフフィルターで可視光とし、更に偏光板を通して直線偏光とした後ストライプ状のマスクを介して該ポリイミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0107】会合性二色性色素膜の作製

C.I.Direct Blue 67 1部、エマルゲン108 (ノニオン界面活性剤: 花王(株)製)0.02部を脱イオン水8.98部に加熱溶解し色素溶液を調整する。この色素*

* 溶液を上記ポリイミド薄膜基板の膜面上にロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧をO. 2 M P a に調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%R Hの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0108】その他のポリイミドの合成例

実施例7,8に準じて下記のジアミンとテトラカルボン 10 酸無水物を反応させて、表2に示すポリイミドを得ることが出来る。それらについても同様の光配向効果が得られる。

表 2

[0109]

[0110]

[0112]

【0114】実施例9

実施例1において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、 実施例1と同様にして得られる直線偏光を図3に示されるストライプ状のマスクを介して該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、90°回転した直線偏光を図4に示されるストライプ状のマスクを介して、該ポリアミド薄膜塗布基板の未露光部の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を前記分子軸と90°異なる方向に配列させる。

【0115】会合性二色性色素膜の作製

C.I.Direct Blue 1を1部、C.I.Direct Blue 67を1 部、C.I.Direct Red 79を0. 5部、C.I.Direct Orange 39を0. 5部、エマルゲン108(ノニオン界面活性 剤:花王(株)製)0. 2部を脱イオン水96. 8部に 50

加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を 0.2 MP a に調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は 3 0 ℃、60% R Hの条件下に乾燥して本発明の偏光軸が 9 0°異なったストライプ状の偏光素子を得た。

【0116】実施例10

実施例4において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、 実施例4と同様にして得られる直線偏光を図3に示されるストライプ状のマスクを介して該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間 照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向 に配列させる。次いで、90°回転した直線偏光を図4 に示されるストライプ状のマスクを介して、該ポリアミ

30

40

ド薄膜塗布基板の未露光部の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を前記分子軸と90°異なる方向に配列させる。

【0117】会合性二色性色素膜の作製

C. I. Direct Blue 83を1部、C. I. Direct Blue 67を1部、C. I. Direct Red 2を0.5部、C. I. Direct Orange 39を0.5部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水96.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明の偏光軸が90°異なったストライプ状の偏光素子を得た。

【0118】 実施例11

実施例1において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、 実施例1と同様にして得られる直線偏光を該ポリアミド 薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離か 20 ら1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を 一定方向に配列させる。

【0119】会合性二色性色素膜の作製。

C. I. Direct Blue 15を3部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水6.98部に加熱溶解し青色色素溶液を調製する。次にC. I. Direct Red 28を3部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水6.98部に加熱溶解し赤色色素溶液を調製する。更にC. I. Direct Green 85を3部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水6.98部に加熱溶解し緑色色素溶液を調製する。この色素溶液をスクリーン印刷法でストライプ状に青、赤、緑それぞれ別に上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に印刷し、40℃、60%RHの条件下に乾燥して、本発明の青、赤、緑のストライプ状の偏光素子を得る。

【0120】実施例12

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射。実施例1で得られたポリアミド化合物(1)精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。次にガラス基板上に乾燥膜厚約0.6-0.7μmとなるようにスピンコートし、100℃にて2時間加熱乾燥して該ポリアミド薄膜を形成する。超高圧水銀ランプ(500W/hr)を使用し500nmカットオフフィルターで可視光とし更に偏光板を通して直線偏光とした後、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる

方向に配列させる。

【0121】会合性二色性色素膜の作製

C.I.Direct Blue 67 5部、エマールE-27C(ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水94.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.3MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60% R H の条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。吸収極大波長における二色性比は、25であった。

52

【0122】実施例13

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射 実施例2で得られたポリアミド化合物(2)精製品2部 をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製す る。実施例12に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該 ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50c mの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分 の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、 ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直 線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子 軸を異なる方向に配列させる。

【0123】会合性二色性色素膜の作製1

C.I. Direct Blue 67 5部、エマールE-27C(アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水 94.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0124】会合性二色性色素膜の作製2

Benzopurpurine 4Bを1部、エマールE-27C(アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水98.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30%、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。吸収極大波長における二色性比は、30%

【0125】実施例14

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射

実施例2で得られたポリアミド化合物(2)精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例12に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

53

【0126】会合性二色性色素膜の作製

C.I.Direct Blue 67 10部、エマール20CM(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水89.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.5MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥20して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0127】実施例15

ポリアミド化合物(2)の合成

前記実施例4と同様にして、ポリアミド化合物(2)を合成した。このものはNMR測定から約90%のオキシ基が4-(4'ージメチルアミノ)フェニルアゾフェノキシウンデカノイル基で置換されていることが明らかであった。

【0128】光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射

前記で得られたポリアミド化合物精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例12に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0129】会合性二色性色素膜の作製

C.I.Direct Blue 67を3部、エマール20T(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水96.8部に加熱溶解し色素溶液を調整する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して50

本発明のストライプ状の偏光素子を得た。実施例15と 同様な方法により、前記した表1のポリアミド化合物に ついても本発明のストライブ状の偏光素子を得ることが できる。

【0130】実施例16

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射実施例5で得られたポリアミド化合物(3)精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。次にガラス基板上に乾燥膜厚約0.6-0.7μmとなるようにスピンコートし、180℃にて10分間加熱乾燥して該ポリアミド薄膜を形成する。超高圧水銀ランプ(500W/hr)を使用し550nmカットオフフィルターで可視光とし、更に偏光板を通して直線偏光とした後該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

90 【0131】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 3部、エマールNC-35 (ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2 部を脱イオン水96.8 部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2 MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0132】実施例17

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射 実施例6で得られたポリアミド化合物(4)精製品2部 をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製す る。実施例12に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、超 高圧水銀ランプ(500W/hr)を使用し500nm カットオフフィルターで可視光とし更に偏光板を通して 直線偏光とした後、該ポリアミド薄膜を形成したガラス 基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏 光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させ る。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光 軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光 活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0133】会合性二色性色素膜の作製

Benzopurpurine 4Bを1部、レベノールWX(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水98.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロー

ルコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を 0.2 MP a に調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は 30℃、60% R H の条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

55

【0134】実施例18

ポリイミド(1)の合成及び薄膜の調製 実施例7と同様にして、ポリイミド(1)の合成及び薄膜の調製を行い、ポリイミド薄膜基板を得た。

【0135】会合性二色性色素膜の作製

C. I. Direct Blue 67 1部、エマールAD-25R(ラウリル硫酸アンモニウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水8.98部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリイミド薄膜基板の膜面上にロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0136】実施例19

ポリイミド(2)の合成及び薄膜の調製 実施例8と同様にして、ポリイミド(2)の合成及び薄膜の調製を行い、ポリイミド薄膜基板を得た。

【0137】会合性二色性色素膜の作製

C. I. Direct Blue 67 1部、エマールE-27C(ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水8.98部に加熱溶解し色素溶液を調整する。この色素溶液を上記ポリイミド薄膜基板の膜面上にロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0138】表2に示すポリイミドを用いて、実施例18、19に準じて会合性2色性色素膜を作成することにより、本発明のストライプ状の偏光素子を得ることができる。

【0139】実施例20

実施例12において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、実施例12と同様にして得られる直線偏光を図4に示されるストライプ状のマスクを介して該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、90°回転した直線偏光を図3に示されるストライプ状のマスクを介して、該ポ50

リアミド薄膜塗布基板の未露光部の膜面上に50cmの 距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分 子軸を前記分子軸と90°異なる方向に配列させる。

【0140】会合性二色性色素膜の作製

【0141】実施例21

実施例15において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、実施例15と同様にして得られる直線偏光を図3に示されるストライプ状のマスクを介して該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、90°回転した直線偏光を図4に示されるストライプ状のマスクを介して、該ポリアミド薄膜塗布基板の未露光部の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を前記分子軸と90°異なる方向に配列させる。

【0142】会合性二色性色素膜の作製

C. I. Direct Blue 83を1部、C. I. Direct Blue 67を1 部、C. I. Direct Red 2を0. 5部、C. I. Direct Orange 39を0. 5部、エマール20C 0. 2部を脱イオン水96. 8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーターを用いて塗布した。ロールコーターはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0. 2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明の偏光軸が90°異なったストライプ状の偏光素子を得た。

【0143】実施例22

実施例12において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、実施例12と同様にして得られる直線偏光を該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。

【0144】会合性二色性色素膜の作製

C. I. Direct Blue 15を3部、エマール20C (アニオン 界面活性剤: 花王 (株) 製) 0. 02部を脱イオン水

6.98部に加熱溶解し青色色素溶液を調製する。次に C.I.Direct Red 28を3部、エマール20C(アニオン 界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水 6.98部に加熱溶解し赤色色素溶液を調製する。更に C.I.Direct Green 85を3部、エマール20C(アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水 6.98部に加熱溶解し緑色色素溶液を調製する。この 色素溶液をスクリーン印刷法でストライプ状に青、赤、 緑それぞれ別に上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に印刷 し、40℃、60%RHの条件下に乾燥して、本発明の10 青、赤、緑のストライプ状の偏光素子を得る。

57

[0145]

反射器(ABU)

【発明の効果】本発明によれば、直線偏光を照射した光活性基を有する液晶性樹脂薄膜層に二色性分子をマイクロパターン状に配列させるだけで偏光素子が得られる。延伸操作が必要ないのでガラス基板のような延伸不可能な基板上にも直接偏光素子を作り込むことが可能となった。又、照射する直線偏光の偏光軸を変えるだけで二色性分子の配列を変えることが可能であり、そのため基板*

*上に偏光軸が異なるマイクロパターン偏光素子の製造が 可能となった。この基板を使用した液晶表示素子は容易 に立体画像表示が可能となる。

[0146]

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で得られた偏光素子の可視吸収スペクトル(図においてA(平行)は偏光軸が配向色素の分子長軸と平行な場合の吸光度を、又A(垂直)は偏光軸が配向色素の分子長軸と垂直な場合の吸光度をそれぞれ示す。以下の図において同様)

【図2】実施例2で得られた偏光素子の可視吸収スペクトル

【図3】長さ50mm、幅 $a\mu$ mの遮光部が $b\mu$ mの間隔をおいて並んでいるテスト用マスク

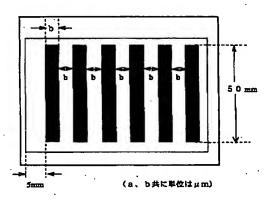
【図4】長さ50mm、幅 $a\mu$ mの遮光部が $b\mu$ mの間隔をおいて並んでいるテスト用マスク。b>aであり、重ね合わせた場合に図3の遮光部と遮光部の間に図4の遮光部が入る位置関係にある。

【図1】

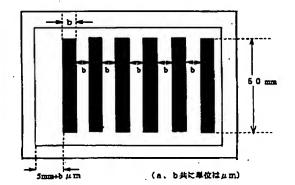
A (銀亩)

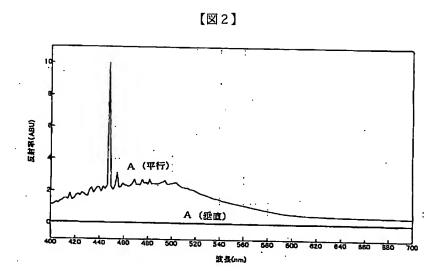
注 長(cm)

【図3】



【図4】





フロントページの続き

(72)発明者 玉置 敬茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内

F ターム(参考) 2H049 BA05 BA22 BB02 BC08 BC09 BC22 2H091 FA07X FA07Z FB02 FC23 GA01 LA12 LA17 LA30 MA01